CENTRALIZED TREATING DEVICE

Patent number:

JP8119409

Publication date:

1996-05-14

Inventor:

SAEKI HIROAKI; TSUDA OKIHIKO; ASAKAWA TERUO

Applicant:

TOKYO ELECTRON LTD;; TOKYO ELECTRON

TOHOKU LTD

Classification:

- international:

B65G1/00; B65G1/00; B25J5/02; B65G49/07; C23C14/56; C23C16/54; C23F4/00; H01L21/68

- european:

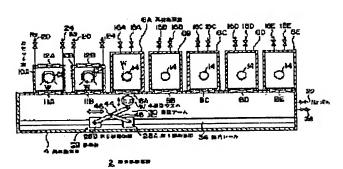
Application number: JP19940287474 19941027

Priority number(s):

Abstract of JP8119409

PURPOSE: To provide a centralized treating device which can couple together a number of vacuum processing chambers by the use of a comparatively long common transport chamber.

CONSTITUTION: A plurality of vacuum processing chambers 6A-6B are coupled together on one side of a common transport chamber 4 which is comparatively long and can be evacuated. and a transport arm 30 is furnished on a moving body 28 which travels in the longitudinal direction. The moving body 28 is moved, and a moving body driving means of magnetic type is installed in the lower part of the bottom wall of the common transport chamber 4 for expansion and contraction of the arm 30. This enables transportation of any object to be processed without requiring accommodation of a particle source such as a motor in chamber.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平8-119409

(43)公開日 平成8年(1996)5月14日

(51) Int.CL*	織別配号	庁内整理番号	ΡI	技術表示	示数所
B65G 1/00	521 D	D 8819-3F			
	547 A			•	
B 2 5 J 5/02	A				
B65G 49/07	D			•	
C 2 3 C 14/56	G	8939-4K			
		象码变著	未商求 請求導	師の数3 FD (全 9 頁) 最終頁に	こ続く
(21)出顯番号	坊間¥6−287474		(71)出廢人	000219967	
(01) [11]	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			東京エレクトロン株式会社	
(22)出廢日	平成6年(1994)10)	927 E		東京都港区赤坂5丁目3春6号	
	•		(71)出廢人	000109576	
				東京エレクトロン東北株式会社	
				岩手以江南市岩谷堂字松長根52卷地	
			(72) 発明者		
				東京都港区赤坂5丁目3番6号 東	ズエレ
				クトロン株式会社内	
			(74)代理人	弁理士 浅井 章弘	
				最終質	に続く

(54) 【発明の名称】 集合処理装置

(57)【要約】

【目的】 比較的長い共通想送室を用いて多数の真空処理室を連結するととができる集合処理銭置を提供する。 【構成】 真空引き可能になされた比較的長い共通銀送室4の一側に複数の真空処理室6A~6Eを連結し、この長手方向に沿って移動する移動体28に銀送アーム30を設ける。この移動体を移動させ且つ銀送アームを伸縮するために共通銀送室の底壁の下方側に磁気的な移動体駆動手段32を設ける。これにより、モータ等のパーティクル発生源を室内に収容することなく彼処理体の銀送を可能にする。

